

窒化物磁性半導体材料

Nitride-based magnetic semiconductors

キーワード Keyword

強磁性半導体、半導体スピントロニクス ferromagnetic semiconductor, semiconductor spintronics

応用分野 Application

光通信、光情報処理 optical communication, optical information processing

目的・期待される効果

○ 盗聴に強い光通信方式、光制御磁気メモリー演算機能



長谷川 繁彦 S. Hasegawa



実用化準備

実用化

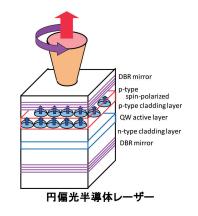
研究内容

▶ 概 要

窒化物半導体に遷移金属あるいは希土類元素を添加することにより、強 磁性を示す半導体の開発を行っています。優れた電気的光学的特性を有す る窒化物半導体に磁性を賦与することにより、電荷、フォトン、スピンの 機能を融合できる場を作り、新奇機能の実現を目指しています。

技術内容

窒化物半導体に高濃度で遷移金属あるいは希土類元素を添加した磁性 半導体薄膜の形成、磁性/非磁性半導体積層構造や量子構造の形成が可能 です。これら技術の応用展開として期待されるデバイスには、例えば、本



材料を発光ダイオード (LED) や半導体レーザ (LD) の活性層もしくはクラッド層に用いた円偏光 LED や円偏 光LD、トンネル磁気抵抗 (TMR) 素子、円偏光レーザ光照射により On/Off 制御可能な光制御 TMR 素子などが 挙げられます。

特 長(優位性)

非平衡での薄膜形成であるため、自然界にない材料や量子井戸構造などに代表されるナノ構造を窒化物磁性 半導体で実現できます。

【論文 Paper】

- [1] M. S. Kim, Y.K. Zhou, M. Funakoshi, S. Emura, S. Hasegawa and H. Asahi, "Tunnel magnetoresistance in GaCrN/AIN/GaCrN ferromagnetic semiconductor tunnel junctions", Appl. Phys. Lett. 89, 232511 (2006).
- [2] K. Higashi, S. Hasegawa, D.Abe, Y.Mitsuno, S.Komori, F.Ishikawa, M.Ishimaru, and H.Asahi, "Coherent growth of GaGdN layers with high Gd concentration on GaN(0001)", Appl. Phys. Lett. 101, 221902 (2012).

【特許 Patent】

- [1] 「磁性半導体素子」、特願2014-244212.
- [2] 「磁性半導体デバイス」、特願2014-244209.

